ORIGINALLY FILED

Dalua La torney Docket No. <u>01853/LH</u>

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): Keita TAKAHASHI et al

Serial No. : 10/037,375

January 4, 2002 Filed :

ELECTROMAGNETIC DRIVE For

Art Unit : 2851

Examiner :

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT(S)

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

SIR:

Enclosed are:

Certified copy; priority is claimed under 35 U.S.C. 119:

Filing Date Country Number 26 September 2001 2001-294421 Japan

Respectfully submitted,

Leonard Hol F.eg. No. 12,974

Dated:

Frishauf, Holtz, Goodman, Langer & Chick, P.C. 767 THIRD AVENUE - 25TH FLOOR New York, New York 10017-2023 Tel. No. (212) 319-4900 FAX No. 010 010 5101 LH/sdf

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as First Class mail in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents. Washington. D.C. 20231 on the date noted below.

Attorney: Leonard Ho

March 4, 2002 Dated: ___

In the event that this Paper is late filed, and the necessary petition for extension of time is not filed concurrently herewith. please consider this as a Petition for the requisite extension of time. and to the extent not tendered by check attached hereto, authorization to charge the extension fee. or any other fee required in connection with this Paper, to Account No. 06-1378.

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 9月26日

出願番号

Application Number:

特願2001-294421

[ST.10/C]:

[JP2001-294421]

出 顧 人 Applicant(s):

オリンパス光学工業株式会社

2002年 1月11日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2001-294421

【書類名】 特許願

【整理番号】 01P01782

【提出日】 平成13年 9月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01F 5/00

H01F 7/16

【発明の名称】 電磁駆動装置

【請求項の数】 4

【発明者】

【住所又は居所】 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパス光学

工業株式会社内

【氏名】 高橋 敬太

【発明者】

【住所又は居所】 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパス光学

工業株式会社内

【氏名】 片桐 護八

【特許出願人】

【識別番号】 000000376

【住所又は居所】 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

【氏名又は名称】 オリンパス光学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100076233

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 進

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013387

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9101363

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】 電磁駆動装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 可動鉄心とソレノイドとを有する電磁駆動装置において、

内部が中空であり、上記内部を上記可動鉄心が進退可能なボビンと、

上記ボビンの外周に第1の巻き線にて巻回された第1のソレノイドと、

上記第1のソレノイドの巻き線軸と略平行な巻き線軸を有し、第2の巻き線に て巻回された第2のソレノイドと、

を具備し、上記第1のソレノイドと第2のソレノイドとで電気磁気特性が異な ることを特徴とする電磁駆動装置。

【請求項2】 上記第1の巻き線と第2の巻き線とでその線径が異なることを 特徴とする請求項1記載の電磁駆動装置。

【請求項3】 上記第1のソレノイドと第2のソレノイドとでは、それぞれの 巻き線の巻き数が異なることを特徴とする請求項1、または、2記載の電磁駆動 装置。

【請求項4】 上記第1のソレノイドと第2のソレノイドとでは、ソレノイド 外径が異なることを特徴とする請求項1乃至3記載の電磁駆動装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、可動鉄心とソレノイドとを有する電磁駆動装置の構造に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来からカメラの露出制御装置等の駆動源として可動鉄心(プランジャ)とソ レノイドとを有する電磁駆動装置である直流ソレノイドプランジャ(以下、ソレ ノイド装置と記載する)が用いられる。例えば、図9の断面図に示す従来のレン ズ鏡筒110の露出制御装置には、その駆動源として図10の断面図に示す構造 を有する従来のソレノイド装置100が適用されている。

[0003]

上記従来のレンズ鏡筒110は、レンズ枠111に保持される撮影レンズ112を有し、レンズ枠111の撮影レンズ後方に開口部111aが設けられている。その開口部111aの周辺には支持ピン117b,117aに回動可能に支持された2枚のシャッタ羽根113,114が配置されている。シャッタ羽根113,114は、シャッタレバー115の駆動ピン115aを介してソレノイド装置100によって回動駆動され、上記開口部111aを開閉する。

[0004]

上記従来のソレノイド装置100は、図10の断面図に示すようにヨーク103と、ヨーク103に支持され、単一のコイル101が巻回されたボビン102とからなるソレノイドと、ボビン102の中空部に挿入されるプランジャ(可動鉄心)105とを有している。上記プランジャ105は、コイルバネ106により突出方向に付勢されているが、電源部107によりコイル101の通電のオンオフによりプランジャ105が吸引、突出される。

[0005]

上記プランジャ105の先端部には、レンズ枠111に回動自在に支持されるシャッタレバー115の端部が当接している。コイル非通電状態では、プランジャ105が突出し、シャッタレバー115を介してシャッタ羽根113,114が閉位置に回動している。コイル通電状態では、プランジャ105が吸引されるので、トーションバネ116の回動付勢力でシャッタレバー115が時計回りに回動し、シャッタ羽根113,114を開位置に回動させる。

[0006]

また、特開平4-1194912号公報に開示のものも露出制御装置の駆動源 として上述の従来のソレノイド装置100と同構造のプランジャタイプの電磁駆 動装置を用いている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

上述した従来のレンズ鏡筒110の露出制御装置、および、上記特開平4-1 194912号公報に開示の露出制御装置においては、駆動源としてプランジャ タイプのソレノイド装置100が適用されているが、上記ソレノイド装置100 の外形形状を与えるコイル101が単一のボビンに巻回されていることから、必要とする吸引力を得るためにある所定の外径寸法および長さ以下にすることはできない。上記ソレノイド装置100をレンズ枠111の枠内周と撮影レンズ112の外径部の間に配置する必要があるとすれば、レンズ鏡筒110の外径寸法を与えるレンズ枠外径D1を所定の寸法より小さくすることができず、レンズ鏡筒、あるいは、カメラの小型化に十分対応することができなかった。

[0008]

本発明は、上述の問題点を解決するためになされたものであり、配置スペース を有効に利用することが可能で組み込まれる機器のコンパクト化に効果のある電 磁駆動装置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1記載の電磁駆動装置は、可動鉄心とソレノイドとを有する電磁駆動装置において、内部が中空であり、上記内部を上記可動鉄心が進退可能なボビンと、上記ボビンの外周に第1の巻き線にて巻回された第1のソレノイドと、上記第1のソレノイドの巻き線軸と略平行な巻き線軸を有し、第2の巻き線にて巻回された第2のソレノイドとを具備し、上記第1のソレノイドと第2のソレノイドとで電気磁気特性が異なる。

[0010]

本発明の請求項2記載の電磁駆動装置は、請求項1記載の電磁駆動装置において、上記第1の巻き線と第2の巻き線とでその線径が異なる。

[0011]

本発明の請求項3記載の電磁駆動装置は、請求項1、または、2記載の電磁駆動装置において、上記第1のソレノイドと第2のソレノイドとでは、それぞれの巻き線の巻き数が異なる。

[0012]

本発明の請求項4記載の電磁駆動装置は、請求項1乃至3記載の電磁駆動装置 において、上記第1のソレノイドと第2のソレノイドとでは、ソレノイド外径が 異なる。 [0013]

【発明の実施の形態】

以下、図を用いて本発明の実施の形態について説明する。

図1は、本発明の第1の実施形態である露光制御用ソレノイド装置(電磁駆動装置)を内蔵するレンズ鏡筒10の分解斜視図である。図2は、上記図1のAーA断面図であって、上記レンズ鏡筒10のシャッタ羽根閉状態を示す。図3は、図2のBーB断面図である。図4は、上記レンズ鏡筒10に組み込まれる上記ソレノイド装置の縦断面図である。図5は、図4のC矢視図である。図6は、図5のEーE断面図である。図7は、上記ソレノイド装置のコイルの電気磁気特性線を示す。

[0014]

本実施形態のレンズ鏡筒10は、図1の分解斜視図に示すようにレンズ枠1と、レンズ枠1に保持され、光軸0を有するる撮影レンズ2と、レンズ枠1に固着されるシャッタ本体3と、シャッタ本体3に回動自在に支持される2枚のシャッタ羽根4、5と、シャッタ羽根押さえ板6と、シャッタ本体3に取り付けられるシャッタ羽根開閉機構部および露光制御用電磁駆動装置であるソレノイド装置42とを有してなる。

[0015]

上記シャッタ本体3には、露光用の開口部3 a と、シャッタレバー支持軸3 b と、シャッタ駆動ピン挿通穴3 c と、シャッタ羽根回動支持用の2つの支持ピン3 e とが設けられ、さらに、ソレノイド装置取り付け用のビス挿通穴3 h およびソレノイド装置用の位置決め突起3 f,3 g が設けられている。

[0016]

上記シャッタ羽根4,5には、シャッタ本体の支持ピン3eに回動自在に嵌入する支持穴4a,5aと、シャッタ羽根回動駆動用の駆動穴4b,5bとがそれぞれ設けられている。このシャッタ羽根4,5は、駆動穴4b,5bを介して後述するシャッタ羽根開閉機構部を構成するシャッタレバー41により支持ピン3eを中心として回動駆動され、図2に示す閉位置からシャッタ本体開口部3aを開放する開位置まで移動可能である。

[0017]

上記シャッタ羽根開閉機構部は、シャッタレバー41と、シャッタ開きバネ8とからなる。

[0018]

上記シャッタレバー41は、軸穴41aと、プランジャ当接部41bと、シャッタ駆動ピン41cと、バネ掛け41dが設けられている。軸穴41aは、シャッタ本体3の支持軸3bに回動自在に嵌入しており、シャッタ駆動ピン41cは、シャッタ本体3のピン挿通穴3cを挿通してシャッタ羽根の駆動穴4b,5bに嵌入している。

[0019]

上記ソレノイド装置42は、直流ソレノイドプランジャタイプの電磁石であって、図4の断面図に示すように磁性体で形成される2つの板状のヨーク(第1のヨーク部材)44と、磁性体で形成され、ヨーク43側に固着されるプランジャストッパ用の固定鉄心50と、磁性体で形成され、ヨーク43と44の間に固着される固定鉄心(第2のヨーク部材)51と、ヨーク43、44で狭持され、中空部46aを有するボビン46と、上記ボビン46に第1の巻き線で巻回された第1のソレノイドであるコイル45と、固定鉄心51に第2の巻き線で巻回された第2のソレノイドであるコイル47と、磁性体からなる可動鉄心であるプランジャ49と、プランジャ49を突出方向に付勢する円錐バネ52とからなる。

[0020]

上記ヨーク43,44は、所定の間隔で互いに平行な状態で保持され、幅日の板部材であり、互いに平行な状態で固定鉄心51が挿入されたコイル47と中空部46aを有するボビン46の周りに巻回されたコイル45とを介在した状態で狭持して固定されている。この挟持、固定状態では、コイル45,47は、その巻き線軸が互いに平行でヨーク43,44の平面に対して直交する状態で保持される。なお、ヨーク44の固定鉄心51と反対側端部は、ヨーク44の平面と直交して折り曲げられおり、その折り曲げ部44bに取り付け用のネジ穴44aと、位置決め凹部44b,44cが設けられている。

[0021]

プランジャ49は、ボビン46の中空部46aをヨーク44の平面に直交する 固定鉄心51の軸に平行な方向に沿って、吸引位置と突出位置との間で移動可能 とする。

[0022]

上記コイル47は、コイル45に対して逆方向に巻回され、直列接続される。そして、上記固定鉄心51の外径は、ボビン46の外径より小さくなっており、コイル47側は、固定鉄心51にボビンを使用しない状態で巻回されるので、そのコイル内径は、ボビン46に巻回されるコイル45のコイル内径よりも小さい。したがって、コイル45と47のコイル外径を等しいとすると、コイル45の巻き数よりもコイル47の方の巻き数が多く(アンペアターンが大きい)、コイル47側に発生する磁力の方が大きくなる。図7は、上記コイル45と47で発生する電気磁気特性曲線を示す。結果的にコイル47の巻き数をコイル45と等しくした場合よりも本実施形態のソレノイド装置42による磁力が大きくなる。

[0023]

ソレノイド装置42をシャッタ本体3へ取り付ける場合は、上記ヨーク44の上記折り曲げ部44bをシャッタ本体3の光軸〇直交面である撮影レンズ側の表面に当接させ、位置決め突起3f,3gを位置決め凹部44b,44cに嵌入させる。そして、ビス53をビス挿通穴3hを挿通させてヨーク44のネジ穴44aに螺着してヨーク44を固着し、取り付ける。その取り付け状態でプランジャ49,コイル45,コイル47は、その軸方向が光軸〇の周方向に沿った姿勢で配置される。その配置状態でソレノイド装置42は、図3の断面図に示すように撮影レンズ2の外周とレンズ枠1の枠内周間に収容される。

[0024]

そして、上記ソレノイド装置42を駆動する場合、カメラの制御手段であるCPU32のソレノイド駆動制御信号に基づき、上記コイル45,47にソレノイド駆動回路33を介して直流電源34の励磁電圧が印加され、励磁電流が流される。その励磁電流の通電によりコイル45,47に磁束が発生し、ヨーク44,プランジャ49,固定鉄心50,ヨーク43,固定鉄心51のループからなる磁

気回路が形成される。この磁気回路のオンオフによりプランジャ49の吸引,突 出が制御される。

[0025]

シャッタレバー41は、シャッタバネ8で回動付勢され、シャッタレバー41のプランジャ当接部41bは、プランジャ49の先端面49cにプランジャ軸方向から当接している。プランジャ49の突出、吸引動作によってシャッタレバー7が回動してシャッタ羽根4、5の開閉が制御される。

[0026]

次に、以上のような構成を有する本実施形態のレンズ鏡筒10の露光制御動作 について説明する。

露光開始前の状態では、ソレノイド装置42のコイル45,47への励磁電圧はオフ状態であり、プランジャ49は解放され、円錐バネ52の付勢力でシャッタレバー7のプランジャ当接部7bを押圧している。円錐バネ52の付勢力は、シャッタバネ8の付勢力より大きく、シャッタレバー7は、反時計回りに回動しており、シャッタ羽根4,5は、図2の断面図に示す閉位置に回動している。

[0027]

露光開始にあたってCPUよりソレノイド駆動制御信号が出力されると、ソレノイド装置42のコイル45,47へ励磁電圧が印加され、通電が開始される。プランジャ49は、吸引位置に吸引される。プランジャ49の吸引に伴ってシャッタレバー41は、シャッタバネ8の付勢力で図2の状態から時計回りに回動する。そのシャッタレバーの回動によりシャッタ羽根駆動ピン41cを介してシャッタ羽根4,5が開放位置まで回動し、露光が開始される。

[0028]

露光時間経過後、CPUのソレノイド解放制御信号によりソレノイド装置42のコイル45,47への通電が停止され、プランジャ49が突出する。シャッタレバー7は、プランジャ49の先端部49cで押圧され、反時計回りに回動する。そのシャッタレバーの回動によりシャッタ羽根駆動ピン41cを介してシャッタ羽根4,5が閉位置に回動し(図2)、露光が終了する。

[0029]

以上、説明した本発明の第1の実施形態のレンズ鏡筒10によると、ソレノイド装置42のソレノイド部が直列接続の2つのコイルで構成されることからコイルの外径が図10に示す従来のソレノイド装置100の単一のコイルの外径より小さくなる。特に本実施形態の場合、コイル47のコイル内径がコイル45のコイル内径より小さくなっており、その分だけ巻き数を増やすことができるので上述のソレノイド装置10の小型化に効果がある。

[0030]

したがって、上記ソレノイド装置42を撮影レンズ外周とレンズ枠の枠内周部との間のより狭いスペースに収容することができ、レンズ枠の外径を小さくすることができる。例えば、図9に示す従来のソレノイド装置を適用するレンズ鏡筒110のレンズ枠外径D1に比較して、図2に示す本実施形態のレンズ鏡筒61のレンズ枠外径D2は、より小さくなり、レンズ鏡筒の小型化が実現できる。

[0031]

なお、上述したソレノイド装置42のコイルに適用される巻き線としてコイル 45,47間で異なる線径を採用して適切な電気磁気特性が得られるようにする ことも可能である。

[0032]

次に、本発明の第2の実施形態である露光制御用ソレノイド装置(電磁駆動装置)を内蔵するレンズ鏡筒10Aについて説明する。

図8は、上記レンズ鏡筒10Aの光軸0に沿った上半部の縦断面図である。

[0033]

本実施形態のレンズ鏡筒10Aは、前記第1の実施形態のレンズ鏡筒10に対して適用されるソレノイド装置の構造、および、レンズ鏡筒内への収納状態が異なるものである。その他の構成は、前記第1の実施形態のレンズ鏡筒10と同一である。したがって、以下、異なる部分についてのみ説明する。なお、同一の構成部材には、前記レンズ鏡筒10の符号と同一の符号を付して説明する。

[0034]

上記レンズ鏡筒10Aに組み込まれるソレノイド装置42Aは、直流ソレノイドプランジャタイプの電磁石であって、図8の断面図に示すように磁性体で形成

される2つの板状のヨーク(第1のヨーク部材)43Aおよびプランジャ突出側ヨーク(第1のヨーク部材)44Aと、磁性体で形成され、ヨーク43A側に固着されるプランジャストッパ用の固定鉄心(図示せず)と、磁性体で形成され、ヨーク43Aと44Aの間に固着される固定鉄心(第2のヨーク部材)51Aと、ヨーク43A、44Aで狭持され、中空部を有するボビン46(図示せず)と、上記ボビンに第1の巻き線で巻回される第1のソレノイドであるコイル45Aと、ボビンを用いない状態で固定鉄心51に第2の巻き線で巻回される第2のソレノイドであるコイル47Aとを有し、さらに、上記ソレノイド装置42に適用したものと同一のソレノイド磁性体からなる可動鉄心であるプランジャ49、および、プランジャ49を突出方向に付勢する円錐バネ52とを有してなる。

[0035]

上記ヨーク43A,44Aは、ソレノイド装置42に適用したものに対してコイル45A,47Aの外径に合わせた形状である点のみ異なる。

[0036]

上記コイル45Aは、ボビン46に巻回されるが、そのコイル外径Saは、前記ソレノイド装置42のコイル45の外径よりも小さく設定され、コイル45Aの巻き数は少なくなる。

[0037]

しかし、上記コイル47Aは、コイル45Aに対して逆方向に巻回され、直列接続されるが、そのコイル47Aは、ボビンなし状態で上記固定鉄心51Aの外径に巻回され、コイル47Aの外径Sbは、コイル45Aの外径Saより大きく、かつ、前記ソレノイド装置42のコイル47の外径より大きく設定されるので、コイル47Aの巻き数は多くなる。

[0038]

したがって、ソレノイド装置42Aの上記コイル45A,47Aによって得られる磁力は、前記ソレノイド装置42のコイル45,47によって得られる磁力と同等となり、シャッタ羽根開閉のための駆動力を同等とすることができる。

[0039]

上記ソレノイド装置42Aのシャッタ本体3へ取り付けは、前記ソレノイド装

置42の場合と同様に行われる。その取り付け状態でプランジャ49, コイル4 5A, コイル47Aは、その軸方向が光軸〇の周方向に沿った状態で配置される

[0040]

上記配置状態でソレノイド装置42Aは、図8の断面図に示すように撮影レンズ2Aの外周とレンズ枠1Aの枠内周間に収容されるが、上記撮影レンズ2Aの外形を、レンズ枠1Aの外径D3をより小さくするために段付き形状にする。すなわち、コイル45Aが小さくなった分だけソレノイド装置42Aを撮影レンズ2Aの光軸O側に近づける。同時に撮影レンズ2Aのコイル47Aが位置する部分の外径をコイル47Aが大きくなった分だけ小さくする。結果的にソレノイド装置42Aを光軸O側に接近させた分だけレンズ枠1Aの外径D3を前記図2、3に示すレンズ枠1の外径D2より小さくすることができる。

[0041]

上述したように本実施形態のソレノイド装置42Aを適用したレンズ鏡筒10 Aによれば、上記ソレノイド装置42Aの2つのコイルのコイル径を増減することによりソレノイド装置42Aのレンズ枠内での収納効率を上げてレンズ鏡筒10Aの外形寸法を与えるレンズ枠1Aの外径を小さくすることができる。

[0042]

上述した実施の形態に基づいて、

(1) 可動鉄心とソレノイドとを有する電磁駆動装置において、

内部が中空であり、上記内部を上記可動鉄心が進退可能なボビンと、

上記ボビンの外周に第1の巻き線にて巻回された第1のソレノイドと、

上記第1のソレノイドの巻き線軸と略平行な巻き線軸を有し、第2の巻き線に て巻回された第2のソレノイドと、

上記第2のソレノイドの巻き線内部に配置される固定鉄心と、

を具備し、上記第1のソレノイドと第2のソレノイドとでその内径が異なることを特徴とする電磁駆動装置を提案することができる。

[0043]

(2) 上記第2のソレノイドの巻き線軸となる固定鉄心を有し、この固定鉄心

の外径が上記ボビンの外径より細いことを特徴とする上記(1)記載の電磁駆動 装置を提案することができる。

[0044]

(3) 上記第1の巻き線と第2の巻き線とでその線径とが異なることを特徴とする上記(1)、または、(2)記載の電磁駆動装置を提案することができる。

[0045]

(4) 上記第1のソレノイドと第2のソレノイドとでは、それぞれの巻き線の巻き数が異なることを特徴とする上記(1)乃至(3)記載の電磁駆動装置を提案することができる。

[0046]

(5) 上記第1のソレノイドと第2のソレノイドとでは、ソレノイド外径が異なることを特徴とする上記(1)乃至(4)記載の電磁駆動装置を提案することができる。

[0047]

【発明の効果】

上述のように本発明によると、配置スペースを有効に利用することが可能で組 み込まれる機器のコンパクト化に効果のある電磁駆動装置を提供することができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施形態であるソレノイド装置装置が組み込まれたレンズ鏡筒 の分解斜視図。

【図2】

上記図1の第1の実施形態レンズ鏡筒のシャッタ羽根閉状態を示す図1のA-A断面図である。

【図3】

上記図2のB-B断面図である。

【図4】

上記図1の第1の実施形態のレンズ鏡筒に適用されるソレノイド装置の軸方向

に沿った縦断面図である。

【図5】

上記図4のC矢視図である。

【図6】

上記図5のE-E断面図である。

【図7】

上記上記図1の第1の実施形態のレンズ鏡筒に適用されるソレノイド装置の電 気磁気特性線図である。

【図8】

本発明の第2の実施形態のソレノイド装置装置が組み込まれたレンズ鏡筒の光軸Oに沿った上半部の縦断面図である。

【図9】

従来の電磁駆動装置であるソレノイド装置を適用したレンズ鏡筒の縦断面図。

【図10】

従来の電磁駆動装置であるソレノイド装置の縦断面図。

【符号の説明】

42, 42A

……ソレノイド装置(電磁駆動装置)

45, 45A

……コイル(第1のソレノイド)

46 ……ボビン

47, 47A

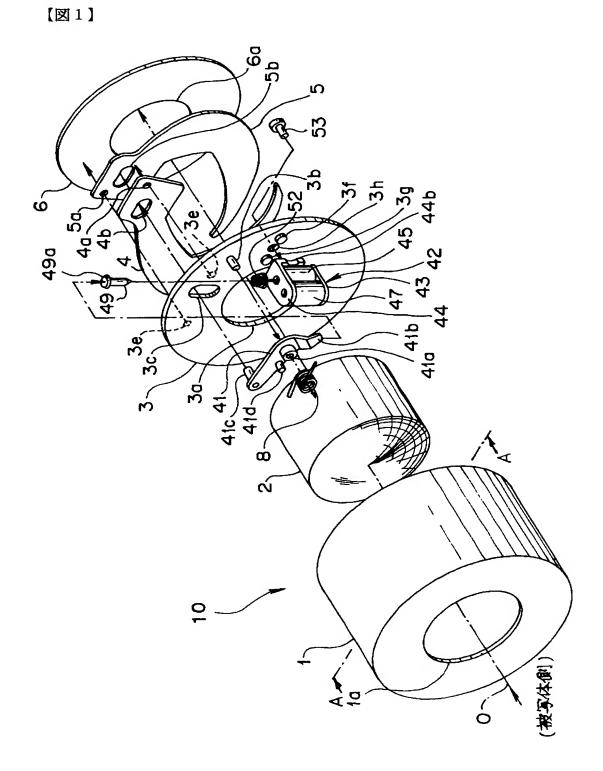
……コイル(第2のソレノイド)

4 9

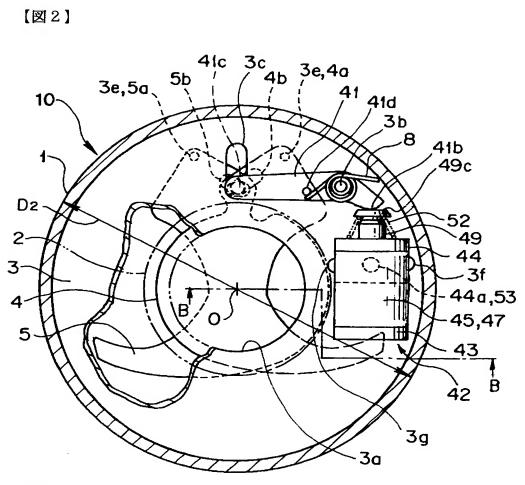
……プランジャ(可動鉄心)

代理人 弁理士 伊藤 進

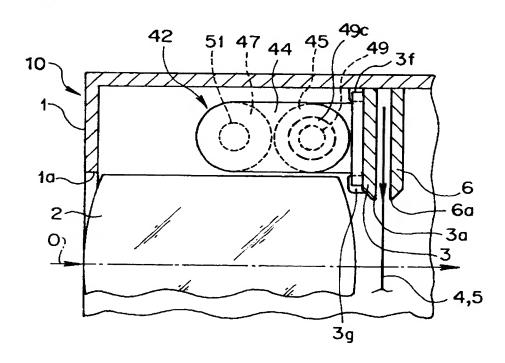
【書類名】 図面



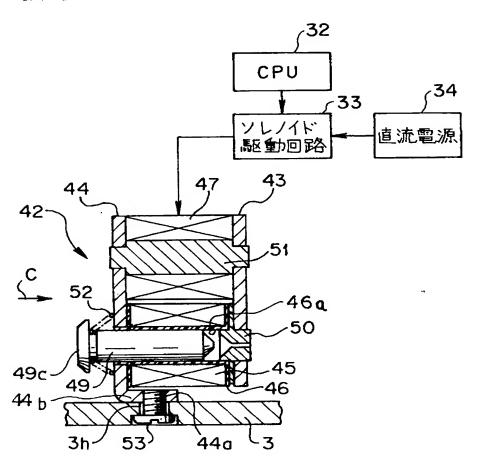
【図2】



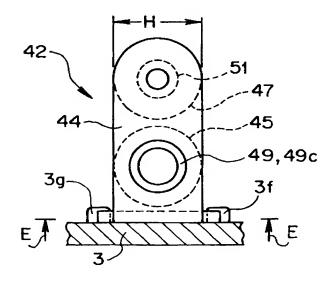
【図3】



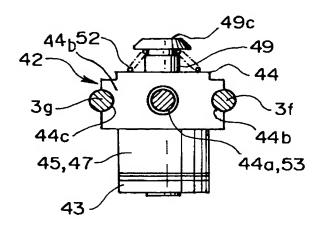
【図4】



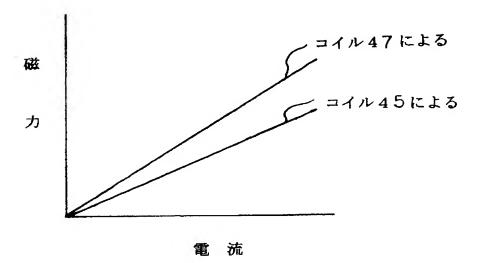
【図5】



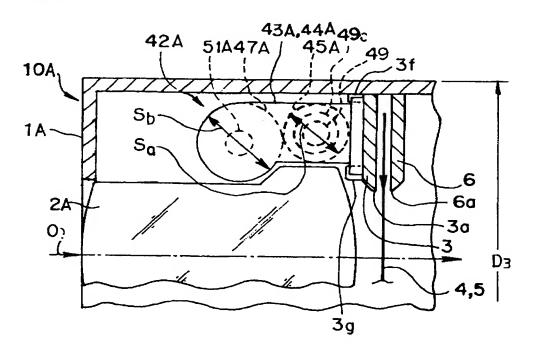
【図6】



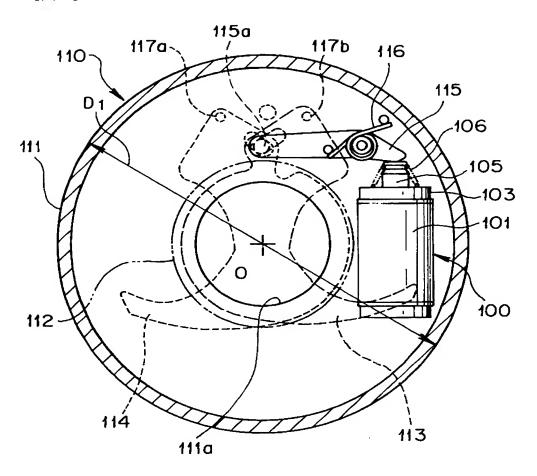
【図7】



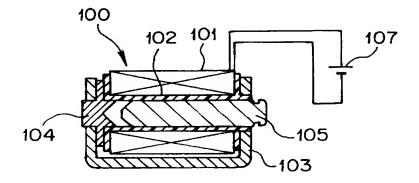
[図8]



【図9】



【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】配置スペースを有効に利用することが可能で組み込まれる機器のコンパクト化に効果のある電磁駆動装置を提供する。

【解決手段】レンズ鏡筒10の露光制御用として適用される電磁駆動装置である直流ソレノイド装置42は、ヨーク43、44に狭持され、互いに平行な巻き線軸を有する2つのソレノイドであるコイル45、47を有し、一方のコイル45の中空部に進退自在なプランジャ(可動鉄心)49が挿入されている。コイル45、47にて発生する磁束によって形成される磁気回路により、プランジャ49が駆動され、シャッタ羽根4、5が開閉される。上記コイル45、47は、異なる電気磁気特性を有しており、従来の単一コイルからなるソレノイド装置よりもレンズ鏡筒内部への収納効率のよい形状にすることができ、レンズ鏡筒の小型化に効果がある。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000000376]

1. 変更年月日

1990年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

氏 名

オリンパス光学工業株式会社